**Кройчук, Кирилл Львович. Исследование и разработка барьерных пленок с толщинами до 100 А на входе микроканальных пластин для электровакуумных приборов 3-го поколения : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.27.06.- Москва, 1993.- 14 с.: ил.**